**Чичерская Анна Леонидовна. Определение химического состава и толщины гальванических покрытий методом атомно-эмиссионной спектроскопии с тлеющим разрядом постоянного тока: диссертация ... кандидата Химических наук: 02.00.02 / Чичерская Анна Леонидовна;[Место защиты: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина], 2016.- 148 с.**